



क्रम सं/SL No :011222722



पेटेंट कार्यालय, भारत सरकार

The Patent Office, Government Of India

पेटेंट प्रमाण पत्र

Patent Certificate

(पेटेंट नियमावली का नियम 74)

(Rule 74 of The Patents Rules)

पेटेंट सं. / Patent No.

570818

आवेदन सं. / Application No.

202011033544

फाइल करने की तारीख / Date of Filing

05/08/2020

पेटेंटी / Patentee

Chitkara Innovation Incubator Foundation

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को, उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकरित SYSTEM AND DEVICE FOR STRUCTURAL MONITORING OF SCULPTURES नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार आज तारीख अगस्त 2020 के पांचवें दिन से बीस वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled SYSTEM AND DEVICE FOR STRUCTURAL MONITORING OF SCULPTURES as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 5th day of August 2020 in accordance with the provisions of the Patents Act,1970.



उत्तम म. पंडित
पेटेंट नियंत्रक
Controller of Patents

अनुदान की तारीख : 17/09/2025
Date of Grant :

टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, अगस्त 2022 के पांचवें दिन को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष में उसी दिन देय होगी।
Note. - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained, will fall / has fallen due on 5th day of August 2022 and on the same day in every year thereafter.